

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-055284

(43)Date of publication of application: 20.02.2002

(51)Int.Cl.

G02B 21/06 G02B 5/00

G02B 6/00

(21)Application number : 2001-183690

(71)Applicant: LEICA MICROSYSTEMS

HEIDELBERG GMBH

(22)Date of filing:

18.06.2001

(72)Inventor: BIRK HOLGER

.....

STORZ RAFAEL

(30)Priority

Priority number: 2000 10030013

Priority date: 17.06.2000

Priority country: DE

2001 10115509

29.03.2001

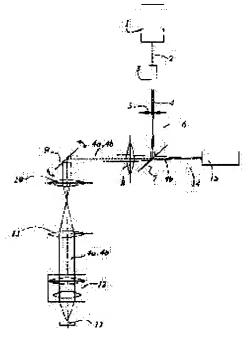
DE

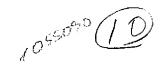
(54) DEVICE FOR INSPECTING MICROSCOPE PREPARAT WITH SCANNING MICROSCOPE AND ILLUMINATION DEVICE OF SCANNING MICROSCOPE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an illumination device of a scanning microscope which allows the use of a spectral range where addressing is heretofore infeasible.

SOLUTION: An optical element (3) which spectrally diffuses the light produced by a laser (1) during the first passage is disposed between the laser (1) and an optical means (12).





## (19) **日本国特許**庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-55284

(P2002-55284A)

(43)公開日 平成14年2月20日(2002.2.20)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	<b>F</b> I	テーマコード(参考)	
G 0 2 B	21/06		G 0 2 B 21/06	2 H 0 4 2	
	5/00		5/00	Z 2H050	
	6/00	3 7 6	6/00	376Z 2H052	

## 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特職2001−183690(P2001−183690)	(71) 出顧人	500432332 ライカ マイクロシステムス ハイデルベ
(22)出顧日	平成13年6月18日(2001.6.18)		ルク ゲゼルシャフト ミット ベシュレ ンクテル ハフツング
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先權主張國 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張國	10030013:8 平成12年6月17日(2000.6.17) ドイツ (DE) 10115509:3 平成13年3月29日(2001.3.29) ドイツ (DE)	(72) <b>発明者</b> (74)代理人	ドイツ連邦共和国 デー・68165 マンハ イム アム フリーデンスプラッツ 3 ホルガー ピルク ドイツ連邦共和国 デー・74909 メッケ スハイム アム ローアペッヘレ 10 100063130 弁理士 伊藤 武久 (外1名)

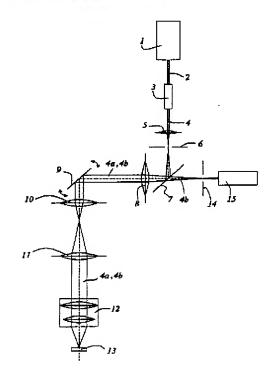
## 最終頁に続く

### (54)【発明の名称】 顕微プレパラートを走査顕微鏡で検査する装置および走査顕微鏡の照明装置

## (57) 【要約】

【課題】従来アドレス化が不可能であったスペクトル範囲を使用できる走査顕微鏡の照明装置を提供する。

【解決手段】レーザー(1)と光学的手段(12)の間に、レーザー(1)によって生じた光を、最初の通過時にスペクトル拡散させる光学要素(3)を設ける。



10

7

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】レーザー(1)と、レーザー(1)によっ て生じた光を被検査対象物である試料(13)に結像さ せる光学的手段(12)とを備えた、顕微プレパラート を検査するための走査顕微鏡において、

レーザー(1)と光学的手段(12)の間に、レーザー (1) によって生じた光を、最初の通過時にスペクトル 拡散させる光学要素(3,20)が設けられていること を特徴とする走査顕微鏡。

【請求項2】光学要素(3,20)がフォトニックバン ドギャップ材からなっていることを特徴とする、請求項 1に記載の走査顕微鏡。

【請求項3】光学要素(3,20)が、先細り部(5 3)を有する光ファイバー(23)として構成されてい ることを特徴とする、請求項1に記載の走査顕微鏡。

【請求項4】光学要素(3,20)の下流側に、少なく とも1つの波長または少なくとも1つの波長範囲の光を 減衰および(または)絞るための手段(16,18およ び(または) 23,24) が配置されていることを特徴 とする、請求項1から3までのいずれか一つに記載の走 20 查顕微鏡。

【請求項 5 】光出口穴を有するレーザー(1)を備えた 走査顕微鏡の照明装置において、

光出口穴に、フォトニックバンドギャップ材からなる光 学要素(3,20)が取り付けられていることを特徴と する照明装置。

【請求項6】光学要素(3,20)が光ファイバー(2 0) として構成され、先細り部を有していることを特徴 とする、請求項5に記載の照明装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、顕微プレパラート を走査顕微鏡で検査する装置に関する。特に本発明は、 顕微プレパラートを走査顕微鏡で検査する装置におい て、走査顕微鏡が、レーザーと、レーザーによって生じ た光を被検査対象物である試料に結像させる光学的手段 とを備えた前記装置に関する。走査顕微鏡は共焦点顕微 鏡として構成されていてもよい。さらに本発明は、走査 顕微鏡の照明装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】走査顕微鏡では、試料は光線で走査され る。このため、光源としてレーザーを使用することが多 い。たとえば、欧州特許第0495930号公報に記載 の「マルチバンド蛍光用共焦点顕微鏡システム」では、 複数のレーザー光線を放出するレーザーを1個配置する ことが知られている。しかし最近では主に混合ガスレー ザー、特にArKrレーザーが使用される。

【0003】ダイオードレーザーおよび固体レーザーも 使用される。"Confocal Microscope "なる発明の名称の 点顕微鏡では、外部の光源の光はガラスファイバーによ り顕微鏡の光路へ伝送され、ガラスファイバーの端部が 点光源として用いられるため、機械的な絞りを必要とし ない。

【0004】放射スペクトルは狭い波長範囲に限定され ているため、マルチラインを同時に励起するには、複数 個のレーザーの光を1つの照明光路に統合せねばならな い。マルチラインとして通常用いられるガスレーザーは 非常に構成が複雑で、高価である。さらに保守が頻繁に 必要であり、顕微鏡への多くの適用例において継続使用 が難しい。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、マル チラインレーザーを使用せずに、複数のスペクトル線で の試料検査を可能にする走査顕微鏡を提供することであ

【0006】本発明の他の課題は、従来アドレス化が不 可能であった他のスペクトル範囲を使用できる走査顕微 鏡の照明装置を提供することである。

#### 【課題を解決するための手段】

【0007】本発明は、上記課題を解決するため、走査 顕微鏡においては、レーザーと、レーザーによって生じ た光を被検査対象物である試料に結像させる光学的手段 とを備えた、顕微プレパラートを検査するための走査顕 微鏡において、レーザーと光学的手段の間に、レーザー によって生じた光を、最初の通過時にスペクトル拡散さ せる(spektral verbreitern)光学要素が設けられている ことを特徴とするものである。

【0008】また、前記照明装置においては、光出口穴 30 を有するレーザーを備えた走査顕微鏡の照明装置におい て、光出口穴に、フォトニックバンドギャップ材からな る光学要素が取り付けられていることを特徴とするもの である。

【0009】「フォトバンドギャップ材」の形態の光学 要素の利点は、ファイバーの光学的に非線形的な構成に より、短いレーザーパルスが拡散され、よってスペクト ル幅の広い、連続的な光スペクトルが生じることであ る。「フォトバンドギャップ材」とは、微細構造の透明 な材料である。主に種々の誘電体をつなぎ合わせること 40 により、得られた結晶に光子用のバンド構造が刻設され る。このバンド構造は、半導体の電子バンド構造に類似 している。

【0010】最近では、この技術は光ファイバーでも実 現される。光ファイバーは、構造化を考慮して配置され たガラス管またはガラスブロックから引き抜くことによ って製造できる。光ファイバーには特殊な構造が存在す る。すなわち、繊維方向に小さなカニューレが自由に存 在し、これらのカニューレはほぼ2−3μmの間隔で、 径は約1μmであり、ほとんど空気で充填されている。フ 米国特許第5161053号公報から知られている共焦 50 アイバーの中心にはカニューレは存在しない。この種の

ファイバーは「photon crystall fibers」、「holey fi bers」、「microstructured fibers」として知られてい ٥.

【0011】「photon crystall fibers」は、可視波長 範囲全体にわたって連続的なスペクトル分布を得るため に使用できる。このため、短パルスレーザーが光ファイバ ーにカップリングされる。光ファイバーが光学的に非線 形な構成であるので、レーザーの周波数スペクトルが拡 散する。スペクトル幅の広い、連続的な光スペクトルが生

【0012】走査顕微鏡の有利な構成では、光学要素 は、多数の微小光学構造要素から構成され、これらの微小 光学構造要素は少なくとも2つの異なる光学密度を有し ている。特に有利な実施形態では、光学要素は第1の領 域と第2の領域を有し、第1の領域は均質な構造を持 ち、第2の領域内には、微小光学構造要素からなる顕微 構造が形成されている。さらに、第1の領域が第2の領 域を取り囲んでいるのが有利である。微小光学構造要素 は、有利にはカニューレ、細条片、ハニカム体、管片または 中空空間である。

【0013】他の構成では、光学要素は互いに並設され たガラス材またはプラスチック材と中空空間からなって いる。特に有利な変形実施形態では、光学要素はフォト ニックバンドギャップ材からなり、光ファイバーとして 構成されている。この場合、光ファイバーの端部でのレー ザー光線の逆反射を抑制する光ダイオードをレーザーと 光ファイバーの間に設けるのが有利である。

【0014】特に有利で、簡単に実現される変形実施形 態によれば、光学要素として、ファイバーコアを備えた 従来の光ファイバーが使用され、この光ファイバーは少 なくとも一部に沿って先細り部を有している。この種の 光ファイバーは、いわゆるテーパーファイバーとして知 られている。有利には、光ファイバーが全体で1mの長さ で、30mmないし90mmの長さで先細り部を有している のがよい。ファイバーの径は、有利な構成では、先細り 部の領域外では150 μm、この領域でのファイバーコ アの径はほぼ8μmである。先細り部の領域でのファイバ 一の径はほぼ2μmに縮小されている。これに対応して、 ファイバーコアの径はナノメータの範囲である。

【0015】顕微鏡に使用するためには、波長を選択 し、光パワーを安定させる手段を組み込む必要がある。そ れゆえ、このようなファイバーレーザーを、電子光学的に 調整可能なフィルタ(AOTF)、音響光学的または電子光 学的検出器(AOD) および音響光学的または電子光学的 ビームスプリッター (AOBS) と組み合わせるのが有利で ある。これらは波長を選択するためにも、検出光を絞る ためにも使用することができる(本出願人による出願、 ドイツ連邦共和国特許公開第19906757A1号公 報「光学装置」を参照)。

出口端部を点光源として利用でき、これにより励起絞り を使用せずに済む。この種の構成においては、ファイバ 一自体を部分的に反射性を持つようにコーティングし て、この部分反射部が共振器エンドミラーを形成するよ うにするのが特に有利である。

【0017】他の実施形態では、光パワーの変動を補正 する装置が設けられている。たとえば、光パワーを安定さ せるための制御ループを組み込んでよく、制御ループは 顕微鏡の光路内で光パワーを測定し、たとえばポンプ光 10 パワーを変化させることにより、或いは音響光学的また は電子光学的要素を用いて、試料照明光パワーを一定に 保持する。この目的のため、LCD減衰器を使用してもよい。 【0018】本発明の他の有利な構成によれば、照明装 置は、複数のスペクトル範囲を照明用に提供するように 構成されている。走査顕微鏡の照明装置であるレーザー の光出口端部には光学要素が固定されている。この光学 要素はフォトニックバンドギャップ材からなっている。 さらにフォトニックバンドギャップ材は光ファイバーと して構成されていてよい。

20 [0019]

> 【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を添付の 図面を用いて詳細に説明する。図1は共焦点顕微鏡を示 すもので、光学要素3を、パルスレーザー1から発生し たレーザーパルスの伝播に使用する。レーザーパルス1 はパルス化されたレーザー光線2を決定し、パルス化さ れたレーザー光線2は光学要素3によって案内される。 光学要素3はフォトニックバンドギャップ材である。光 学要素3からはスペクトル広帯域照明光4が出力され、 照明光4は第1の光学系5によって照明ピンホール6に 結像され、その後ビームスプリッター7に当たる。スペ クトル広帯域照明光4はビームスプリッターでから、平 行光線4aを生じさせる第2の光学系8に達し、平行光 線4aはスキャンミラー9に当たる。スキャンミラー9の 下流側には複数の光学系10と11が配置され、これら の光学系は平行光線 4aを整形する。平行光線 4aは対物 レンズ12に達し、対物レンズ12によって試料13に 結像する。試料から反射または送出した光は観察光路4b を決定する。観察光路4bの光は再び第2の光学系8を通 過し、検出器15の前に着座している検出ピンホール1 4に結像する。光学要素3により、試料13の検査に必 要なレーザー光を所望のスペクトルに応じて生じさせる ことが可能である。

【0020】図2に図示した共焦点顕微鏡の実施形態で は、照明ピンホール6が設けられていない。図1の構成 要素と一致する構成要素にはすべて同じ符号が付してあ る。この実施形態では、第1の光学系5の代わりにAOTF (acousto optical tunable filter) 1 6 が使用され、AO TF16は対応するAOTF制御器17に接続されている。光 学要素3は広帯域照明光4を生じさせることができるの 【0016】特に共焦点顕微鏡においては、ファイバー 50 で、波長を選択し、光パワーを安定させる手段を設ける

40

5

必要がある。有利には、音響光学的または電子光学的に 調整可能なフィルタ(AOTF)を、音響光学的または電子 光学的検出器(AOD)および音響光学的または電子光学 的ビームスプリッター(AOBS)と組み合わせるのがよ い。音響光学的または電子光学的検出器(AOD)および音 響光学的または電子光学的ビームスプリッター(AOBS) は波長を選択するためにも、検出光を絞るためにも使用 することができる。さらにAOTF 1 6 には、照明光のうち 使用されなかった成分を捕獲して、走査顕微鏡を不必要 に妨害しないようにするビームパン 1 8 が付設されてい 30

【0021】図3は、本発明の他の実施形態を示すもの である。この実施形態では、光学要素3の代わりに光フ ァイバー20が使用される。光ファイバー20はフォト ニックバンドギャップ材からなっている。パルスレーザ - 1 によりパルス化されたレーザー光線 2 は、光学系 1 9を介して光ファイバー20の入口端20aにカップリ ングされる。光ファイバー20はフォトニックバンドギ ヤップ材からなっているので、出口端20bからはスペ クトル拡散されたレーザーパルスが放出され、光学系 2 1を介してデカップリングされる。スペクトル拡散され たレーザーパルスが照明ピンホール6に当たる前に、ス ペクトルフィルタリングを行なう。このため複数個のカ ラーフィルタ24がレボルバー23上に配臘されてい る。モータ22によりレボルバー23を回転させること ができるので、適当なカラーフィルタ24を光路内へ挿 入させることができる。カラーフィルタ24を直線的に 配置してもよく、この場合カラーフィルタ24は直線運 動により照明光路50内へ移動する。照明ピンホール6 の後の照明光路50は図1の光路に対応している。すで に図1で述べたように、ビームスプリッター7は光をス キャンミラー9へ誘導する。光の一部はビームスプリッ ター7を通過し、損失光路50aを決定する。光のこの成 分は観察または測定のために損失したものである。この 理由から損失光路50a内には検出器25が設けられ、 検出器25は損失光を決定し、これから、ケーブル30 により電子制御器26へ誘導される電子量を求める。電 子制御器26は他のケーブル32を介してパルスレーザ -1に接続されている。電子制御器26はケーブル32 を介してパルスレーザー1の強度を制御し、すなわち試 40 料13に常に一定の光パワーが当たるように制御する。 たとえば、光パワーを安定させるための制御ループを設 けて、顕微鏡の光路内の光パワーを寄生的に測定し、た とえばポンプ光パワーを変化させることにより、或いは 音響光学的または電子光学的要素を用いて、試料照明光 パワーを一定に保持するようにしてよい。このためにLCD 減衰器を使用してもよい。

【0022】図4は光学要素3の実施形態を示してている。この実施形態では、光学要素3は従来の光ファイバー51からなっており、その外径は125μmで、ファ

イバーコア52を備えている。ファイバーコア52の内径は6 $\mu$ mである。300mmの長さの先細り部53の領域において光ファイバー51の外径は1.8 $\mu$ mに縮小されている。この領域でのファイバーコア52の径はマイクロメートルの数分の一にすぎない。

【0023】図5は光学要素3の実施形態を示している。光学要素3はフォトニックバンドギャップ材からなり、特殊なハニカム状微細構造54を有している。図示したハニカム構造は、広帯域光の生成に特に適している。内側のカニューレ55はガラス細条片56によって取り囲まれている。ガラス細条片56はハニカム状の中空空間57を形成している。これらの微小光学構造要素は協働して第2の領域58を形成しており、第2の領域58は、ガラス被覆部として実施されている第1の領域59によって取り囲まれている。

【0024】以上本発明を特定の実施形態に関して説明 したが、本願の特許請求の範囲の権利保護範囲を逸脱す ることなく、種々の変更および改変を行なってもよいこ とは言うまでもない。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】共焦点顕微鏡を備えた本発明による装置を示す 図である。

【図2】照明ピンホールを設けていない装置を示す図である。

【図3】光パワー安定装置を備えた装置を示す図である。

【図4】光学要素の実施形態を示す図である。

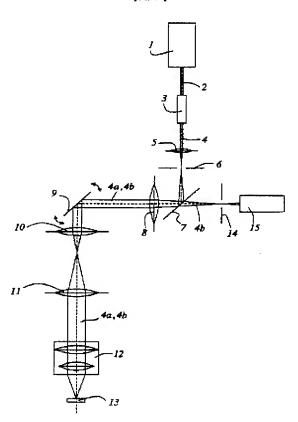
【図5】光学要素の他の実施形態を示す図である。

#### 0 【符号の説明】

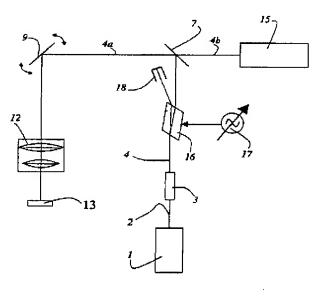
	1	パルスレーザー
	2	パルス化されたレーザー光線
	3	光学要素
	4	スペクトル広帯域照明光
	4 a	平行光線
	4 b	観察光路
	5	光学系
	6	照明ピンホール
	7	ビームスプリッター
40	8	光学系
	9	スキャンミラー
	1 0	光学系
	1 1	光学系
	1 2	対物レンズ
	1 3	試料
	1 4	検出ピンホール
	1 5	検出器
	16	AOTF (acousto optical tunable filte
	r)	
50	1 7	AOTF制御器

	7			8	
18	ビームパン		3 2	ケーブル	
19	光学系		5 0	照明光路	
2 0	光ファイバー		50a	損失光路	
2 0 a	光ファイバーの入口端	•	5 1	光ファイバー	
2 Ob	光ファイバーの出口端		5 2	ファイバーコア	
2 1	光学系		5 4	ハニカム状微細構造	
2 2	モータ		5 5	カニューレ	
2 3	レボルバー		5 6	ガラス細条片	
2 4	カラーフィルタ		5 7	中空空間	
2 5	検出器	10	5 8	第2の領域	
2 6	電子制御器		5 9	第1の領域	
3 0	ケーブル				

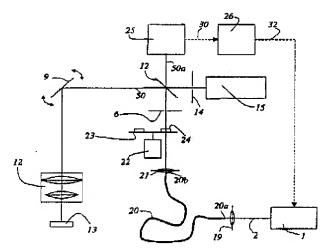
【図1】

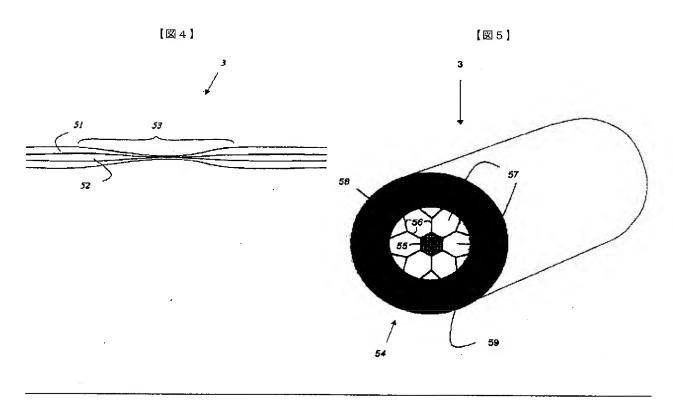


[図2]



[図3]





## フロントページの続き

(72)発明者 ラファエル シュトルツ ドイツ連邦共和国 デー・69245 バンメ ンタール ライルスハイマーシュトラーセ 32-1 F ターム(参考) 2H042 AA01 AA07 AA21 2H050 AC13 AC62 AC83 2H052 AA07 AC25 AC26 AC27 AC30 AC34 AD19 AD34 AD35